

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し (注意: 電子データが原本となります)

0	受理官庁記入欄	
0-1	国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書は、	
0-4-1	右記によって作成された。	JPO-PAS 0321
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (R0/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	04YPCT04
I	発明の名称	対物レンズ及びコンデンサ
II	出願人	
II-1	この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor)
II-2	右の指定国についての出願人である。	すべての指定国 (all designated States)
II-4ja	氏名(姓名)	吉峰 貴司
II-4en	Name (LAST, First):	YOSHIMINE, Takashi
II-5ja	あて名	3350025 日本国 埼玉県戸田市南町五丁目3番107号
II-5en	Address:	5-3-107, Minami-cho, Toda-shi Saitama 3350025 Japan
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
II-7	住所(国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	048-227-5525
II-9	ファクシミリ番号	048-227-5526

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し (注意: 電子データが原本となります)

IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく 出願人のために行動する。	代理人 (agent)	
IV-1-1ja	氏名(姓名)	大森 純一	
IV-1-1en	Name (LAST, First):	OMORI, Junichi	
IV-1-2ja	あて名	1070062 日本国 東京都港区南青山2-13-7 マトリス4F	
IV-1-2en	Address:	4th Floor, Matrice Bldg., 2-13-7, Minamiaoyama, Minato-ku Tokyo 1070062 Japan	
IV-1-3	電話番号	03-5412-0315	
IV-1-4	ファクシミリ番号	03-5412-0316	
IV-1-5	電子メール	mail@omori-yaguchi.com	
IV-1-6	代理人登録番号	100104215	
V	国の指定		
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則 4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束さ れる全てのPCT締約国を指定し、取得しうる あらゆる種類の保護を求め、及び該当する 場合には広域と国内特許の両方を求める 国際出願となる。		
VI-1	優先権主張	なし (NONE)	
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	
VIII	申立て	申立て数	
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	—	
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日 における出願人の資格に関する申立て	—	
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日 における出願人の資格に関する申立て	—	
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国と する場合)	—	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例 外に関する申立て	—	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	3	✓
IX-2	明細書	12	✓
IX-3	請求の範囲	4	✓
IX-4	要約	1	✓
IX-5	図面	12	✓
IX-7	合計	32	
	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数料計算用紙	—	✓
IX-17	PCT-SAFE 電子出願	—	—
IX-19	要約書とともに提示する図の番号	2	
IX-20	国際出願の使用言語名	日本語	

特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印	/100104215/
X-1-1	氏名(姓名)	大森 純一
X-1-2	署名者の氏名	
X-1-3	権限	

受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	
10-2	図面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--

PCT手数料計算用紙(願書付属書)

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)
[この用紙は、国際出願の一部を構成せず、国際出願の用紙の枚数に算入しない]

0	受理官庁記入欄			
0-1	国際出願番号			
0-2	受理官庁の日付印			
0-4	様式-PCT/RO/101(付属書)			
0-4-1	このPCT手数料計算用紙は、 右記によって作成された。	JPO-PAS 0321		
0-9	出願人又は代理人の書類記号	04YPCT04		
2	出願人	吉峰 貴司		
12	所定の手数料の計算	金額/係数	小計(JPY)	
12-1	送付手数料 T	⇒	13000	
12-2	調査手数料 S	⇒	97000	
12-3	国際出願手数料 (最初の30枚まで) i1	123200		
12-4	30枚を越える用紙の枚数	2		
12-5	用紙1枚の手数料 (X)	1300		
12-6	合計の手数料 i2	2600		
12-7	i1 + i2 = i	125800		
12-12	fully electronic filing fee reduction R	-26400		
12-13	国際出願手数料の合計 (i-R) I	⇒	99400	
12-17	納付すべき手数料の合計 (T+S+I+P)	⇒	209400	
12-19	支払方法	送付手数料: 予納口座引き落としの承認 調査手数料: 予納口座引き落としの承認 国際出願手数料 : 銀行口座への振込み		
12-20	予納口座 受理官庁	日本国特許庁 (R0/JP)		
12-20-1	上記手数料合計額の請求に対する承認	✓		
12-21	予納口座番号	069085		
12-22	日付	2004年 11月 24日 (24. 11. 2004)		
12-23	記名押印			

明 細 書

対物レンズ及びコンデンサ

技術分野

- [0001] 本発明は、顕微鏡等に搭載され、暗視野観察が可能な対物レンズ及びコンデンサに関する。

背景技術

- [0002] 従来から、顕微鏡等に用いられる対物レンズやコンデンサにおいては、一般的な明視野観察とともに暗視野観察も可能なものが知られている。当該暗視野観察は、対物レンズやコンデンサレンズの光学系の周囲から光束を供給して物体面に導くことで、明視野観察においては検出不可能な微細な傷、異物、凹凸、段差、あるいは反射率の低い試料の観察等を行なうことが可能となっている(例えば、特許文献1参照)。

特許文献1:特開昭60-225817号公報(図1等)

発明の開示

発明が解決しようとする課題

- [0003] しかしながら、上述のような対物レンズやコンデンサで暗視野観察を行なう場合、光学系の周囲からリング状の光束が一様に照射されるため、傷や異物等の更に細かい部分を検出したり、特定の方向性を持った傷等を検出したりすることができなかった。
- [0004] 以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、暗視野観察よりも更に微細な観察を行なうことが可能な対物レンズ及びコンデンサを提供することにある。

課題を解決するための手段

- [0005] 上述の課題を解決するため、本発明の主たる観点到に係る対物レンズは、対象物の拡大像を得るための第1の光学系と、前記対象物へ暗視野照明光を導くための第2の光学系と、前記第1の光学系及び第2の光学系を内部に有し、前記第1の光学系の周囲に前記暗視野照明用の光路を有する鏡筒と、前記光路上に設けられ、前記第2の光学系における前記暗視野照明光の入射面積を可変するように前記暗視野照明光を遮蔽する遮蔽機構とを具備する。

- [0006] 上記第1の光学系は、例えば反射型の照明観察において一般的に用いられるレンズ群である。また上記第2の光学系は、例えば上記光路の開口部付近に設けられ、暗視野照明光の入射面をスリガラスのような拡散面にしたリング状のレンズや、鏡筒先端の絞り部に設けられたミラー部材等で構成することができる。上記対象物とは例えば半導体基板等の精密部品や金属材料等である。
- [0007] 本発明によれば、上記第2の光学系への暗視野照明光の入射面積を可変することで、上記暗視野照明光を観察対象物の一部のみに照射したり、観察対象物に対して任意の方向から照射したりすることができる。よって、通常の暗視野観察では検出不可な微細な傷や異物等を検出したり、特定の方向性を持った傷のみを検出したりする等、より微細な観察を行なうことが可能となる。
- [0008] 本発明の一の形態によれば、前記遮蔽機構は、前記第1の光学系の光軸方向で積層されるように設けられ、前記入射面積を可変させるために前記光軸を軸として回転することで開閉可能な複数の遮蔽板を有している。当該遮蔽板が閉じることで光路が狭まって入射面積が小さくなり、遮蔽板が開くことで光路が広がって入射面積が大きくなる。複数の遮蔽板を積層されるように設けたことで、上記入射面積を段階的に可変することができ、対象物のより詳細な観察が可能となる。
- [0009] 本発明の一の形態によれば、前記鏡筒は、前記第1の光学系を保持する保持部材を有し、前記各遮蔽板は、前記各遮蔽板が開閉可能に前記保持部材と係合する第1の係合部と、前記各第1の係合部が前記保持部材と係合した状態で前記各遮蔽板を連動して開閉させるために互いに係合する第2の係合部とを有している。上記保持部材は例えば上記第1の光学系の周囲に円筒状に設けられ、第1の係合部は当該円筒状の保持部材に係合するように例えばリング状に設けられる。第2の係合部により各遮蔽板が連動して開閉するため、例えば一の遮蔽板を操作して開閉させるだけで容易に入射面積の調整を行なうことができ、操作性が向上する。
- [0010] 本発明の一の形態によれば、前記各第2の係合部は、前記遮蔽板の上面に設けられ、隣接する上層の遮蔽板と係合するための係合突起と、前記遮蔽板の下面に設けられ、隣接する下層の遮蔽板が有する前記係合突起と係合して開閉時に該係合突起を案内する案内溝とからなる。これにより、各遮蔽板の係合突起が他の遮蔽板の

案内溝と係合して回動することで、各遮蔽板が連動して開閉し、上記入射面積を容易に変換することができる。

[0011] また、前記各第2の係合部は、前記遮蔽板の下面に設けられ、隣接する下層の遮蔽板と係合するための係合突起と、前記遮蔽板の上面に設けられ、隣接する上層の遮蔽板が有する前記係合突起と係合して開閉時に該係合突起を案内する案内溝とからなるようにしても構わない。

[0012] 本発明の一の形態によれば、前記係合された各遮蔽板は前記入射面積が最小となるように回動したときに、それぞれが互いに所定の面積分オーバーラップしている。これにより、各遮蔽板が閉じた場合に隣接する各遮蔽板の間から暗視野照明光が漏れることを防止して確実に遮蔽することができ、精度の高い観察を行なうことができる。

[0013] 本発明の一の形態によれば、前記各遮蔽板のうち少なくとも一つは、前記鏡筒から突出する取手部材を有している。当該取手部材は、例えば最上層と最下層の各遮蔽板にそれぞれ設けるようにしてもよい。これにより、操作者は当該取手により力を加えて一の遮蔽板を回動させることで他の遮蔽板も連動して開閉して、入射面積を容易に変換することができる。

[0014] 本発明の一の形態によれば、前記遮蔽機構は、前記各遮蔽板のうち連動可能な第1の遮蔽板群と、前記第1の遮蔽板群とは独立して動作可能であって連動可能な第2の遮蔽板群とを有する。これにより、第1の遮蔽板群と第2の遮蔽板群とをそれぞれまとめて回動させることで、遮蔽板が開いた場合に光路から第2の光学系に入射される暗視野照明光の入射面積のみならず、入射方向も自在に変換することができるため、対象物に任意の方向から暗視野照明光を照射することが可能となる。

[0015] 本発明の他の観点に係るコンデンサは、暗視野照明光をリング状に絞る絞り機構と、前記絞り機構により絞られた暗視野照明光を対象物に導くコンデンサレンズと、前記コンデンサレンズに入射される前記暗視野照明光の入射面積を変換するように前記暗視野照明光を遮蔽する遮蔽機構とを具備する。

[0016] 当該コンデンサは、透過型の照明観察において用いられるものである。この構成によれば、上記コンデンサレンズへの暗視野照明光の入射面積を変換することで、暗

視野照明光を観察対象物の一部のみに照射したり、観察対象物に対して任意の方向から照射したりすることができる。よって、上記対物レンズと同様、通常の暗視野観察では検出不可能な微細な傷や異物等を検出したり、特定の方向性を持った傷のみを検出したりする等、より微細な観察を行なうことが可能となる。

- [0017] 本発明の一の形態によれば、上記コンデンサにおいて、前記遮蔽機構は、前記コンデンサレンズの光軸方向で積層されるように設けられ、前記入射面積を可変させるために前記光軸を軸として回転することで開閉可能な複数の遮蔽板を有する。
- [0018] 本発明の一の形態によれば、上記コンデンサは、前記遮蔽板を回転させるための回転軸を更に具備し、前記各遮蔽板は、前記各遮蔽板が開閉可能に前記回転軸と係合する第1の係合部と、前記各第1の係合部が前記保持部材と係合した状態で前記各遮蔽板を連動して開閉させるために互いに係合する第2の係合部とを有する。
- [0019] 本発明の一の形態によれば、上記コンデンサにおいて、前記各第2の係合部は、前記遮蔽板の上面に設けられ、隣接する上層の遮蔽板と係合するための係合突起と、前記遮蔽板の下面に設けられ、隣接する下層の遮蔽板が有する前記係合突起と係合して開閉時に該係合突起を案内する案内溝とからなる。
- [0020] 本発明の一の形態によれば、上記コンデンサにおいて、前記各第2の係合部は、前記遮蔽板の下面に設けられ、隣接する下層の遮蔽板と係合するための係合突起と、前記遮蔽板の上面に設けられ、隣接する上層の遮蔽板が有する前記係合突起と係合して開閉時に該係合突起を案内する案内溝とからなる。
- [0021] 本発明の一の形態によれば、上記コンデンサにおいて、前記係合された各遮蔽板は前記入射面積が最小となるように回転したときに、それぞれが互いに所定の面積分オーバーラップしている。
- [0022] 本発明の一の形態によれば、上記コンデンサにおいて、前記各遮蔽板のうち少なくとも一つは、前記遮蔽板を開閉させるための取手部材を有する。
- [0023] 本発明の一の形態によれば、上記コンデンサにおいて、前記遮蔽機構は、前記各遮蔽板のうち連動可能な第1の遮蔽板群と、前記第1の遮蔽板群とは独立して動作可能であって連動可能な第2の遮蔽板群とを有する。

発明の効果

[0024] 本発明によれば、暗視野観察よりも更に微細な観察を行なうことが可能な対物レンズ及びコンデンサを提供することができる。

発明を実施するための最良の形態

[0025] 以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。

[0026] (第1実施形態)

まず、本発明の第1の実施形態について説明する。図1は、本実施形態における顕微鏡用の対物レンズ100の外観を示す斜視図であり、図2は対物レンズ100の分解断面斜視図である。なお、顕微鏡の照明系は大別すると反射型(金属のように観察対象物が光を透過せず反射のみする場合)と透過型(微生物のように観察対象物が光を透過する場合)に分類されるが、本実施形態における対物レンズ100は、反射型の照明系に用いられる対物レンズである。

[0027] 対物レンズ100の鏡筒1は、上筒部1a、中筒部1b、下筒部1c及び絞り部1dで構成されている。また鏡筒1の内部には同心円の内筒3が設けられ、鏡筒1と内筒3とは接続部材4により接続されている。内筒3の内部には、後述する光源から供給される明視野照明光を集光するための中央レンズ群2が保持されている。上筒部1aの上端には、この対物レンズ100を図示しない顕微鏡に装着するためのネジ部1fが設けられている。

[0028] 鏡筒1と内筒3との間には、上記光源から、後述するリング絞りを介して供給されるリング状の暗視野照明光が通る、環状の光路5が形成されている。また上記光路5上かつ鏡筒1の絞り部1dの上方近傍には、上記光路5を通る暗視野照明光を集光して観察対象物に入射させるためのリング状レンズ6が設けられている。当該リング状レンズ6は、上記暗視野照明光を拡散させて対象物への照射ムラを少なくするため、例えば表面がスリガラス状に形成されている。

[0029] また、上記内筒3は下方に凹状の係合部3aを有し、当該係合部3aには、光路5を通り上記リング状レンズ6へ入射される暗視野照明光を遮蔽するための遮蔽板7が係合している。当該遮蔽板7について以下詳説する。

[0030] 図3は、対物レンズ100の垂直方向の断面図であり、図4は図3における遮蔽板7の分解断面図であり、図6は遮蔽板7を上方から見た分解斜視図であり、図7は遮蔽板

7を下方から見た底面斜視図である。

- [0031] 遮蔽板7は、中央レンズ群2の光軸方向に例えば12枚積層されているが、この枚数に限定されるものではない。各遮蔽板7は、上記係合部3aに係合するためのリング部7aと、上記光路5を遮蔽するための略台形状のブレード部7bとで構成される(図2～図7参照)。リング部7aは上記内筒3の係合部3aに係合しながら中央レンズ群2の光軸を軸として回動可能となっており、当該回動によりブレード部7bが光路5上を水平方向に移動することで遮蔽板7の開閉が行なわれる。当該遮蔽板7が開いた場合には当該開いた部分のみから暗視野照明光が光路5へと通じ、リング状レンズ6を介して対象物に入射される。
- [0032] リング部7aの上面であってブレード部7bとの境界付近にはガイドピン7cが設けられ(図4及び図5参照)、リング部7aの下面であって同じくブレード部7bとの境界付近にはガイド溝7dが設けられている(図4及び図6参照)。各遮蔽板7のガイドピン7cとそれに隣接する上層の遮蔽板7のガイド溝7dとが係合することにより各遮蔽板7同士が係合する。そして、ガイドピン7cがガイド溝7dに案内され、ガイド溝7dの端部に係合することで、ガイドピン7cに加えられる力により各遮蔽板7が連動して回動することが可能となっている。
- [0033] 各遮蔽板7のガイドピン7c及びガイド溝7dは、遮蔽板7が閉じる方向に回動して、各遮蔽板7のガイドピン7cが上層の隣接する遮蔽板のガイド溝7dの端部に係合したときに、所定の面積分オーバーラップするように設けられている。これにより、各遮蔽板7の間から暗視野照明光が漏れるのを防ぎ、光路5を確実に遮蔽することができる。
- [0034] 図6に示すように、ガイド溝7dの長さd1が、各ブレード部7bの最内周の幅d2よりわずかに短く設定され、かつ、ガイドピン7cが、そのブレード部7bの最内周の幅d2の範囲内に位置するように設けられている。このような構成により、各遮蔽板7のガイドピン7c及びガイド溝7dは、遮蔽板7が閉じる方向に回動して、各遮蔽板7のガイドピン7cが上層の隣接する遮蔽板のガイド溝7dの端部に係合したときに、図9(a)に示すように、それぞれが互いに所定の面積Sの分だけオーバーラップする。これにより、各遮蔽板7の間から暗視野照明光が漏れるのを防ぎ、光路5を確実に遮蔽することがで

きる。

- [0035] また、6枚目の遮蔽板7-6の下面のガイド溝7dは、リング部7a全体に環状に設けられており(図6参照)、7枚目の遮蔽板7-7のガイドピン7cが当該環状のガイド溝7dに係合して案内されることにより、遮蔽板7-7は遮蔽板7-6とは連動せずに360度回転することが可能となっている。すなわち、遮蔽板7は、上部6枚と下部6枚とがそれぞれ連動して回転し、6枚目と7枚目の遮蔽板7は連動せずそれぞれの回転とは無関係に回転する。これにより、遮蔽板7が開いた場合に光路5からリング状レンズ6に入射される暗視野照明光の入射面積のみならず、入射方向も自在に変換することができるため、対象物に任意の方向から暗視野照明光を照射することが可能となる。例えば、対物レンズ100の一侧及びそれとは反対側である他側の光路5を遮蔽して左右2方向から暗視野照明光が入射するようにすることもできるし、12枚の遮蔽板を全て対物レンズ100の奥や手前、左右いずれかの箇所にとめて、任意の一方向から暗視野照明光が入射するようにすることもできる。
- [0036] また遮蔽板7-1、7-6、7-7及び7-12にはそれぞれ取手7eが設けられており、ユーザが当該各取手7eを持って水平方向に力を加えることで上部6枚と下部6枚の遮蔽板7をそれぞれ連動させて開閉させることが可能となっている。なお、図1及び図2に示すように、鏡筒1の中筒部1bには、当該各取手7eを鏡筒1から突出させて回転可能とするためのスリット部1eが設けられている。
- [0037] 図7は、光源から対物レンズ100を介して対象物へ照明光が照射される様子を示した図である。同図(a)は明視野照明光、同図(b)は暗視野照明光の様子をそれぞれ示している。
- [0038] 同図(a)に示すように、明視野観察を行なう場合、光源8から照射された明視野照明光11は、明視野観察用の開口絞り9によって絞られ、反射鏡10に反射されて対物レンズ100の中央レンズ群2を介してステージ13上の対象物12へ導かれる。この場合明視野照明光11は対象物12に対して垂直な方向から入射される。入射された明視野照明光11は、中央レンズ群2へ反射し、更に図示しない接眼レンズへ導かれることにより観察可能となる。
- [0039] 一方、同図(b)に示すように、暗視野観察を行なう場合、光源8から照射された暗視

野照明光15は、暗視野観察用のリング絞り14によりリング状に絞られ、反射鏡10に反射されて対物レンズ100の光路5を通り、リング状レンズ6を介して対象物12へ導かれる。各遮蔽板7によって光路5の一部が遮蔽されている場合には、暗視野照明光15は当該遮蔽されている部分以外の部分の光路5を通して対象物12へ照射される。当該対象物へ照射された暗視野照明光15は、上記明視野照明光11と同様に中央レンズ群2へ反射し、接眼レンズを介して観察可能となる。

[0040] この場合暗視野照明光15は対象物12へ斜め方向から照射され、対象物12に乱反射した光のみが観察されるため、上記明視野観察の場合とは逆に、背景及び対象物12の表面は暗く、対象物の凹凸や傷等が明るく見えることになる。なお、対象物12は例えば半導体基板や金属材料等である。

[0041] 次に、以上のように構成された対物レンズ100の動作について説明する。図8は、上記図7(b)に示した暗視野観察を行なう場合において、遮蔽板7の開閉時の様子を対物レンズ100の上方から段階的に示した図であり、図9は、同じく遮蔽板7の様子を段階的に示した斜視図である。

[0042] 遮蔽板7が全て閉じた状態(両図(a)参照)から、例えばユーザが遮蔽板7-6及び7-7の各取手7eを持って矢印A及びBの方向に力を加えると、上述のガイドピン7c及びガイド溝7dにより、両図(b)に示すように遮蔽板7-6、7-5・・・が連動して、また遮蔽板7-7、7-8・・・が連動して内筒3の係合部3aを回動することで遮蔽板7が開き、光路5が現れる(両図(b)参照)。そして、さらに上記矢印A及びB方向に力を加えて遮蔽板7を開くことにより光路5の断面積が大きくなっていき、上下各6枚ずつの遮蔽板7がそれぞれ完全に重なる状態まで光路5を開くことができる(両図(c)参照)。これにより、光路5の断面積、すなわち暗視野照明光のリング状レンズ6及び対象物12に対する入射面積を可変することができ、通常の暗視野観察では観察し得なかった微細な傷や凹凸等を観察することが可能となる。

[0043] 勿論、遮蔽板7-6及び7-7の各取手7eだけでなく、ユーザが遮蔽板7-1及び7-12の各取手7eに力を加えることによっても開閉可能である。また上述したように遮蔽板7-6と遮蔽板7-7とは連動しないため、上部6枚及び下部6枚の遮蔽板7をそれぞれまとめて任意の位置に回動させることにより、光路5の遮蔽位置(遮蔽方向)も

任意に調整することができる。これにより、上記入射面積のみならず、入射位置(入射方向)も任意に可変することができるため、例えば対象物中の、特定の方向性を持った傷や凹凸等を容易に観察することが可能となる。

[0044] なお、上述したが、図9に示すように、各遮蔽板7は、閉じる方向(同図矢印A及びBとは逆方向)に回動した場合でも、所定の面積分オーバーラップしており、暗視野照明光を確実に遮蔽することが可能となっている。

[0045] 次に、本実施形態における対物レンズ100を用いて暗視野観察を行なった場合の効果について説明する。図10(a)は、回路基板を対象物12として明視野観察を行なった場合の観察像を示した図であり、図10(b)は遮蔽板7を有しない一般的な対物レンズで回路基板の暗視野観察を行なった場合の観察像を示した図である。

[0046] 両図に示すように、回路基板の観察像の中央には横縞状の微小の傷があり、傷の左側には配線が、また傷の右側には縦のラインが観察できる。同図(b)の暗視野像においては、リング状の光束が回路基板に一樣に照射されることで基板表面が黒く見え、傷、配線及びラインが白く光って観察されている。

[0047] 図11は遮蔽板7を開く位置及び面積を変更して回路基板の暗視野観察を行なった場合の遮蔽板7の様子及び観察像を示した図である。

[0048] 同図(a)は対物レンズ100の手前側から暗視野照明光が当たるように遮蔽板7を開いて暗視野観察を行なった様子を示している。同図に示すように、上記図10(b)の暗視野像に比べて、放射状の配線の上部が消え、中央の傷の観察が容易になり、図10(b)の暗視野像では観察しにくかった傷の上部の模様がはっきり観察できるようになった。

[0049] 同図(b)は対物レンズ100の右側から暗視野照明光が当たるように遮蔽板7を開いて暗視野観察を行なった様子を示している。同図に示すように、上記図10(b)の暗視野像に比べて、右側の縦のライン及び左側の配線の下方の一部が消えて傷の観察が容易になり、また傷の下部の模様がはっきり観察できるようになった。

[0050] 同図(c)は対物レンズ100の左右から暗視野照明光が当たるように遮蔽板7を開いて暗視野観察を行なった様子を示している。同図に示すように、上記図10(b)の暗視野像に比べて、右側の縦のラインが消え、傷の観察が容易になり、また傷の上下

の模様がはっきり観察できるようになった。

[0051] このように、遮蔽板7を用いることで、上記配線や縦のラインのように傷の観察には邪魔な部分を隠すことができ、微細な傷や凹凸を通常の暗視野観察に比べてより容易に観察することができる。また暗視野照明光が照射される方向を可変することが可能なため、特定の方向性をもった傷等を容易に観察することができる。

[0052] なお、回路基板や金属材料のような産業サンプルだけでなく、例えば医療サンプルにも本実施形態の対物レンズ100を応用することで、病理試料の観察における極微小な異変や特定変異の兆候等の観察を行なうことも可能となる。

[0053] (第2実施形態)

次に、本発明の第2実施形態について説明する。上述の第1実施形態においては、反射型の暗視野観察に用いられる対物レンズについて説明したが、本実施形態においては、本発明を透過型の暗視野観察において用いられるコンデンサに適用する。上述したように、透過型の照明系は、例えば微生物のように照明光を透過させる有機物を観察する場合に用いられる。

[0054] 図12は、本実施形態におけるコンデンサ200の構成及び暗視野照明光の経路を示した図であり、図13は、コンデンサ200を下面側から見た図である。なお、上記第1実施形態と同様の構成となる部分については同一の符号を付し、説明を簡略化または省略する。

[0055] 同図に示すように、本実施形態におけるコンデンサ200は、コンデンサレンズ部16とターレット17とからなる。ターレット17は、上部の固定部17aと下部の回転部17bとで構成され、回転部17bは明視野観察用光路19と暗視野観察用光路18とを有する。回転部17bを、回転軸24を軸として水平方向に回転させることにより、明視野観察と暗視野観察とを切り替えることが可能となっている。暗視野観察用光路18上には、暗視野照明光25をリング状に絞るためのリング絞り23が設けられている。

[0056] また暗視野観察用光路18には内筒21が設けられ、接続部材22により回転部17bに固定されている。内筒21は係合部21aを有し、当該係合部21aには遮蔽板20が係合されている。遮蔽板20の基本的構成は上記第1実施形態における遮蔽板7と同様である。また遮蔽板20には取手20aが回転部17bの下面から突出するように設け

られており、ユーザが当該取手20aに水平方向に力を加えることにより、上記第1実施形態の場合と同様に、当該内筒21を軸として図13の矢印方向に回転することで遮蔽板20を開閉可能となっている。

- [0057] 暗視野照明光25は、光源29から照射され、反射鏡30に反射されて暗視野観察用光路18からリング絞り23へ導かれ、コンデンサレンズ部16を介してステージ28上の対象物27へ照射されるが、遮蔽板20が閉じた状態においては当該遮蔽板20に遮蔽される。なお、対象物27に照射された暗視野照明光25は、対象物27を透過して対物レンズ26へ導かれ、図示しない接眼レンズ等により暗視野像を観察することが可能となっている。
- [0058] このように、遮蔽板20をコンデンサ200に設けることで、透過型の暗視野観察においても、上記第1実施形態と同様に暗視野照明光25を遮蔽して、対象物27に入射される暗視野照明光の入射面積及び入射方向を可変することができ、一般的な透過型の暗視野観察に比べてより詳細な観察を行なうことができる。
- [0059] なお、本発明は、上述の実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
- [0060] 上記第1及び第2実施形態においては、遮蔽板はリングを有する台形状であったが、遮蔽板の形状はこれに限られるものではなく、暗視野照明光を遮蔽できるものであればどのような形状でも構わない。
- [0061] 上記第1及び第2実施形態においては、各遮蔽板の上面にガイドピンが、下面にガイド溝が設けられていたが、逆に、上面にガイド溝を、下面にガイドピンを設けるようにしても構わない。
- [0062] 上記第1及び第2実施形態においては、遮蔽板は上部6枚と下部6枚とに分割され、上部と下部がそれぞれ連動して回転するように構成されていたが、例えば6枚目の遮蔽板のガイド溝を他の遮蔽板と同様に構成して、全ての遮蔽板が連動して回転するような構成にしても構わない。また、最上層又は最下層の遮蔽板を鏡筒や上記コンデンサの内筒に固定して、一の取手に力を加えるだけで遮蔽板が開閉できるようにしても構わない。
- [0063] また上記第1実施形態の対物レンズ100においては、絞り部1dの上方にリング状レ

レンズ6を設けて暗視野照明光を集光し、暗視野照明光が対象物に斜め方向の角度から照射されるようにしていたが、当該リング状レンズ6以外でも、例えば絞り部1dの内側にミラーを設けたり、また絞り部1dの内面自体をミラー上に形成したりすることによっても暗視野照明光を集光することができる。

- [0064] 上記第2の実施形態においては、ターレットの回転部を回転させることで明視野観察と暗視野観察を両方が可能なコンデンサに本発明を適用しているが、暗視野観察専用のコンデンサに適用することも勿論可能である。

図面の簡単な説明

- [0065] [図1]本発明の第1実施形態における対物レンズ100の外観を示す斜視図である。
 [図2]対物レンズ100の分解断面斜視図である。
 [図3]対物レンズ100の垂直方向の断面図である。
 [図4]図3における遮蔽板7の分解断面図である。
 [図5]遮蔽板7を上方から見た分解斜視図である。
 [図6]遮蔽板7を下方から見た分解斜視図である。
 [図7]光源から対物レンズ100を介して対象物へ照明光が照射される様子を示した図である。
 [図8]遮蔽板7の開閉時の様子を対物レンズ100の上方から段階的に示した図である。
 [図9]遮蔽板7の様子を段階的に示した斜視図である。
 [図10]通常の明視野観察及び暗視野観察を行なった場合の回路基板の観察像をそれぞれ示した図である。
 [図11]遮蔽板7を開く位置及び面積を変更して回路基板の暗視野観察を行なった場合の遮蔽板7の様子及び観察像を示した図である。
 [図12]本発明の第2実施形態におけるコンデンサ200の構成を示した図である。
 [図13]コンデンサ200の回転部17bを下面側から見た図である。

請求の範囲

- [1] 対象物の拡大像を得るための第1の光学系と、
前記対象物へ暗視野照明光を導くための第2の光学系と、
前記第1の光学系及び第2の光学系を内部に有し、前記第1の光学系の周囲に前記暗視野照明用の光路を有する鏡筒と、
前記光路上に設けられ、前記第2の光学系における前記暗視野照明光の入射面積を可変するように前記暗視野照明光を遮蔽する遮蔽機構と
を具備することを特徴とする対物レンズ。
- [2] 請求項1に記載の対物レンズであって、
前記遮蔽機構は、前記第1の光学系の光軸方向で積層されるように設けられ、前記入射面積を可変させるために前記光軸を軸として回転することで開閉可能な複数の遮蔽板を有することを特徴とする対物レンズ。
- [3] 請求項2に記載の対物レンズであって、
前記鏡筒は、前記第1の光学系を保持する保持部材を有し、
前記各遮蔽板は、
前記各遮蔽板が開閉可能に前記保持部材と係合する第1の係合部と、
前記各第1の係合部が前記保持部材と係合した状態で前記各遮蔽板を連動して開閉させるために互いに係合する第2の係合部と
を有することを特徴とする対物レンズ。
- [4] 請求項3に記載の対物レンズであって、
前記各第2の係合部は、
前記遮蔽板の上面に設けられ、隣接する上層の遮蔽板と係合するための係合突起と、
前記遮蔽板の下面に設けられ、隣接する下層の遮蔽板が有する前記係合突起と係合して開閉時に該係合突起を案内する案内溝とからなることを特徴とする対物レンズ。
- [5] 請求項3に記載の対物レンズであって、
前記各第2の係合部は、

前記遮蔽板の下面に設けられ、隣接する下層の遮蔽板と係合するための係合突起と、

前記遮蔽板の上面に設けられ、隣接する上層の遮蔽板が有する前記係合突起と係合して開閉時に該係合突起を案内する案内溝とからなることを特徴とする対物レンズ。

- [6] 請求項3に記載の対物レンズであって、
前記係合された各遮蔽板は前記入射面積が最小となるように回動したときに、それぞれが互いに所定の面積分オーバーラップしていることを特徴とする対物レンズ。
- [7] 請求項2に記載の対物レンズであって、
前記各遮蔽板のうち少なくとも一つは、前記鏡筒から突出する取手部材を有することを特徴とする対物レンズ。
- [8] 請求項3に記載の対物レンズであって、
前記遮蔽機構は、
前記各遮蔽板のうち連動可能な第1の遮蔽板群と、
前記第1の遮蔽板群とは独立して動作可能であって連動可能な第2の遮蔽板群とを有することを特徴とする対物レンズ。
- [9] 暗視野照明光をリング状に絞る絞り機構と、
前記絞り機構により絞られた暗視野照明光を対象物に導くコンデンサレンズと、
前記コンデンサレンズに入射される前記暗視野照明光の入射面積を可変するように前記暗視野照明光を遮蔽する遮蔽機構と
を具備することを特徴とするコンデンサ。
- [10] 請求項9に記載のコンデンサであって、
前記遮蔽機構は、前記コンデンサレンズの光軸方向で積層されるように設けられ、前記入射面積を可変させるために前記光軸を軸として回動することで開閉可能な複数の遮蔽板を有することを特徴とするコンデンサ。
- [11] 請求項11に記載のコンデンサであって、
前記遮蔽板を回動させるための回動軸を更に具備し、
前記各遮蔽板は、

前記各遮蔽板が開閉可能に前記回転軸と係合する第1の係合部と、
 前記各第1の係合部が前記保持部材と係合した状態で前記各遮蔽板を連動して
 開閉させるために互いに係合する第2の係合部と
 を有することを特徴とするコンデンサ。

- [12] 請求項12に記載のコンデンサであって、
 前記各第2の係合部は、
 前記遮蔽板の上面に設けられ、隣接する上層の遮蔽板と係合するための係合突起
 と、
 前記遮蔽板の下面に設けられ、隣接する下層の遮蔽板が有する前記係合突起と
 係合して開閉時に該係合突起を案内する案内溝とからなることを特徴とするコンデン
 サ。

- [13] 請求項12に記載のコンデンサであって、
 前記各第2の係合部は、
 前記遮蔽板の下面に設けられ、隣接する下層の遮蔽板と係合するための係合突起
 と、
 前記遮蔽板の上面に設けられ、隣接する上層の遮蔽板が有する前記係合突起と
 係合して開閉時に該係合突起を案内する案内溝とからなることを特徴とするコンデン
 サ。

- [14] 請求項12に記載のコンデンサであって、
 前記係合された各遮蔽板は前記入射面積が最小となるように回転したときに、それ
 ぞれが互いに所定の面積分オーバーラップしていることを特徴とするコンデンサ。

- [15] 請求項11に記載のコンデンサであって、
 前記各遮蔽板のうち少なくとも一つは、前記遮蔽板を開閉させるための取手部材を
 有することを特徴とするコンデンサ。

- [16] 請求項12に記載のコンデンサであって、
 前記遮蔽機構は、
 前記各遮蔽板のうち連動可能な第1の遮蔽板群と、
 前記第1の遮蔽板群とは独立して動作可能であって連動可能な第2の遮蔽板群と

を有することを特徴とするコンデンサ。

要 約 書

【要約】

【課題】

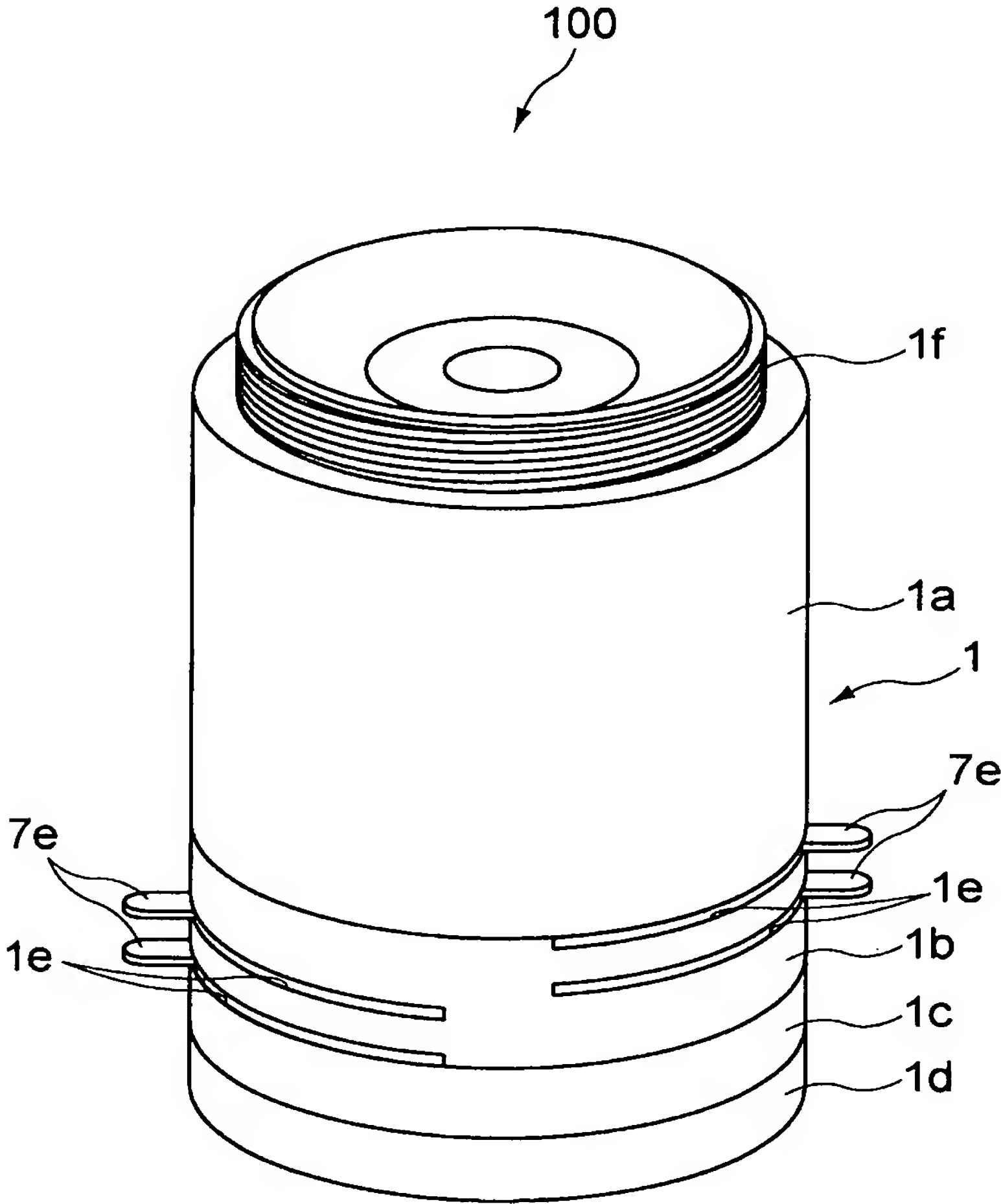
暗視野観察よりも更に微細な観察を行なうことが可能な対物レンズ及びコンデンサを提供すること。

【解決手段】

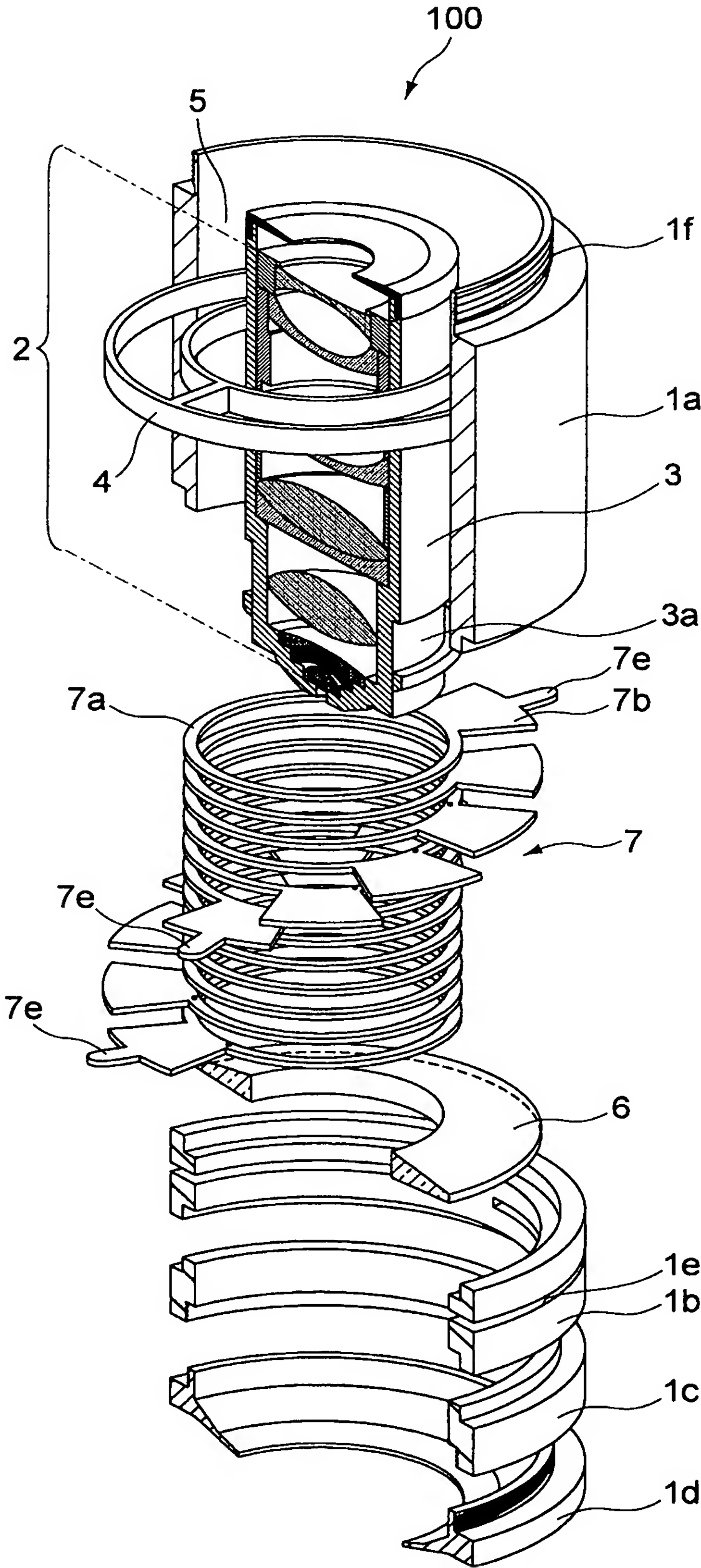
対物レンズ100の内筒3の係合部3aに複数の遮蔽板8を、光軸方向に対して垂直な方向に回動することで開閉可能に設けた。これにより、光路5を通る暗視野照明光を遮蔽し、暗視野照明光を対象物に導くリング状レンズ6に対する暗視野照明光の入射面積及び入射方向を可変することができるため、通常の暗視野観察においては検出不可能なより微細な傷、凹凸、異物を観察したり、特定の方向性を持った傷を観察したりすることができる。

【選択図】 図2

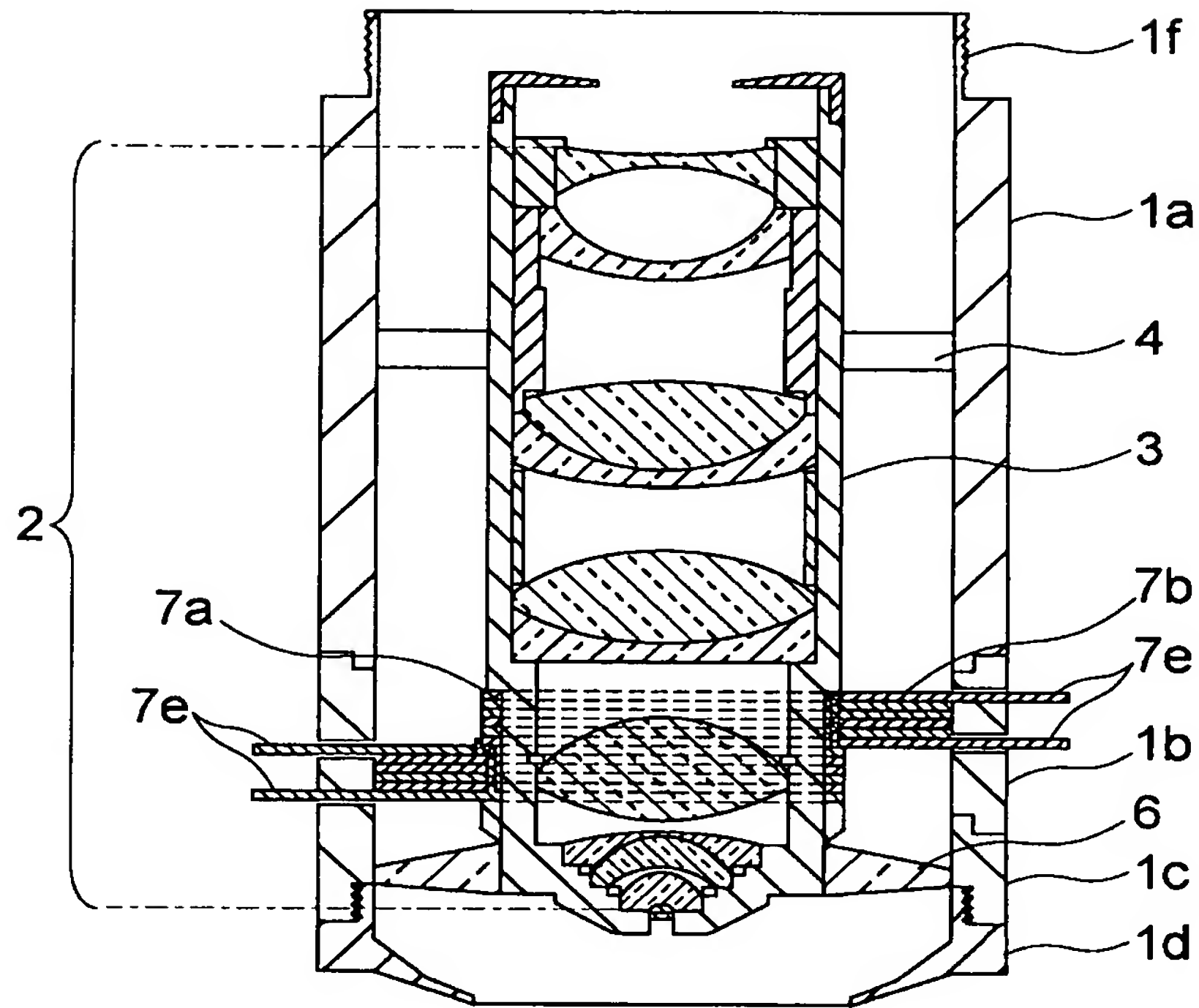
[図1]



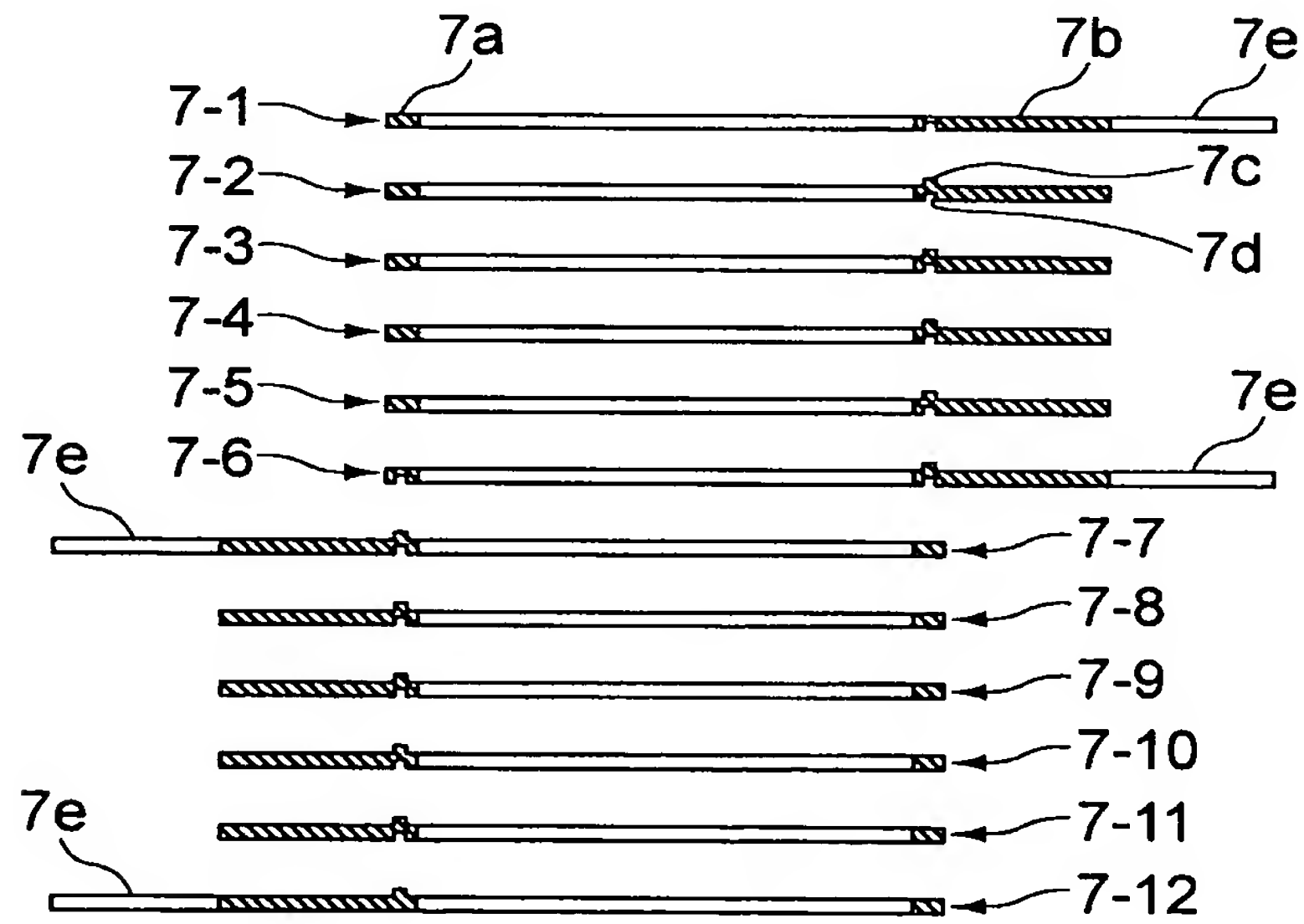
[圖2]



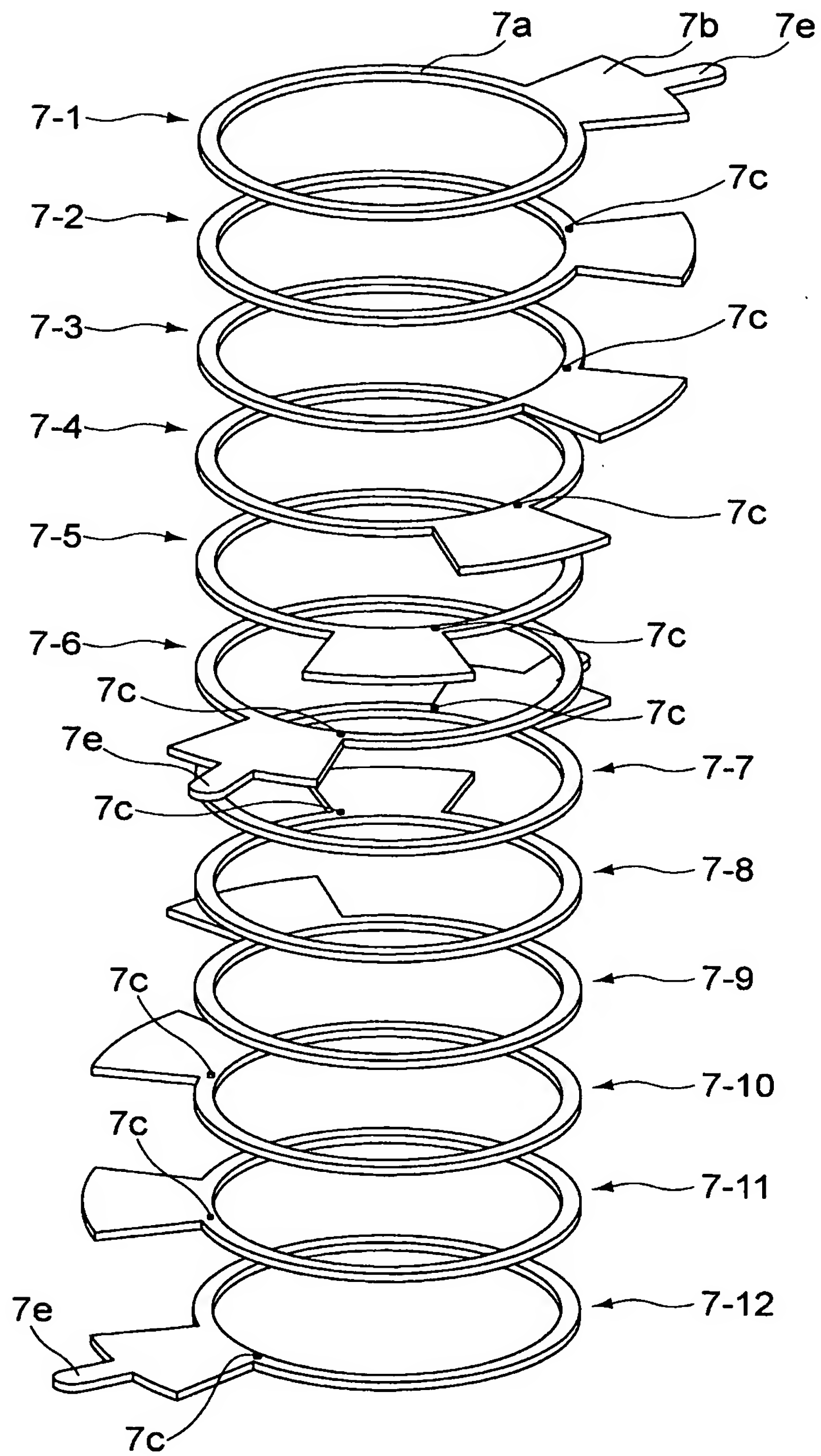
[図3]



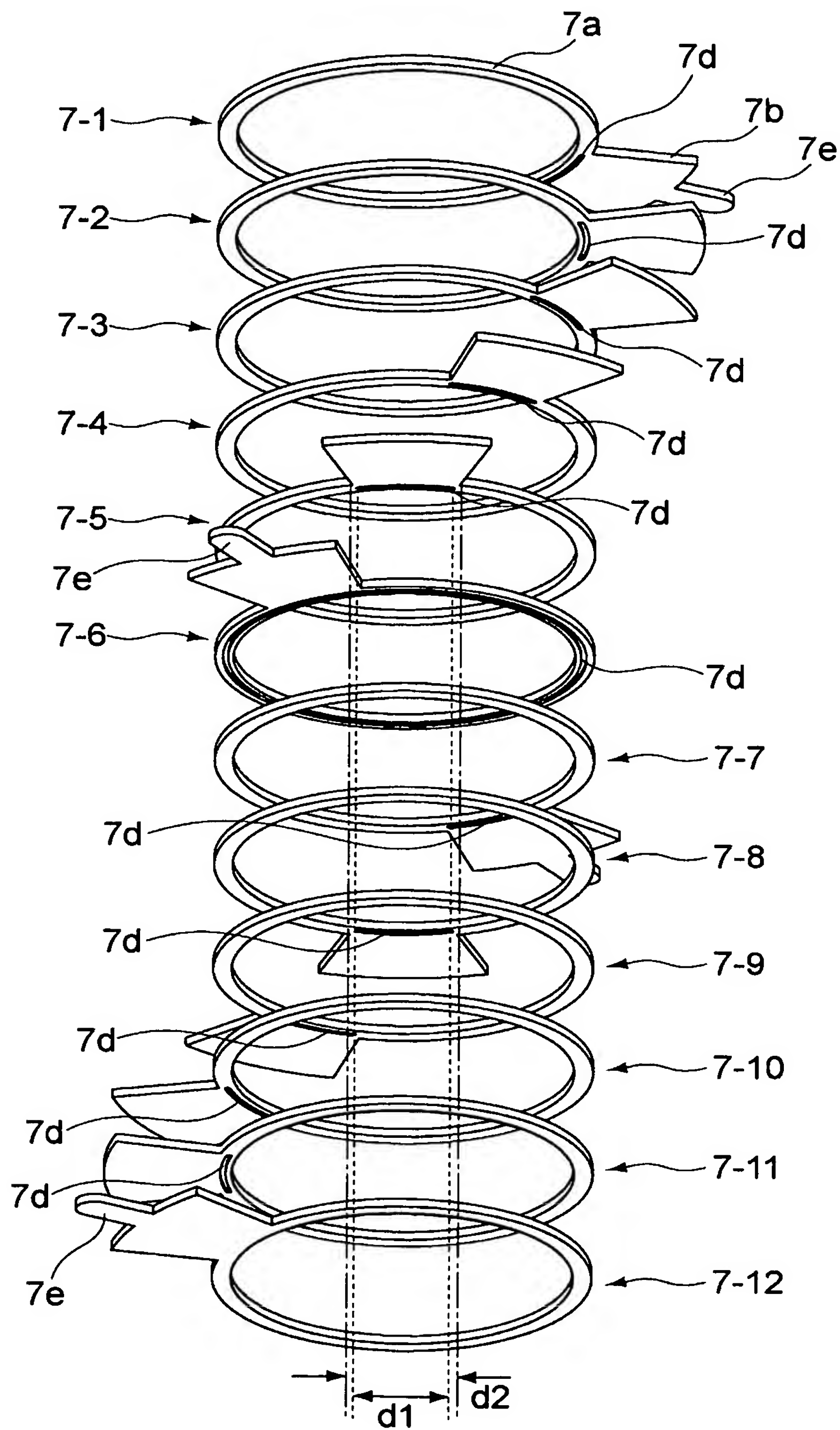
[図4]



[圖5]

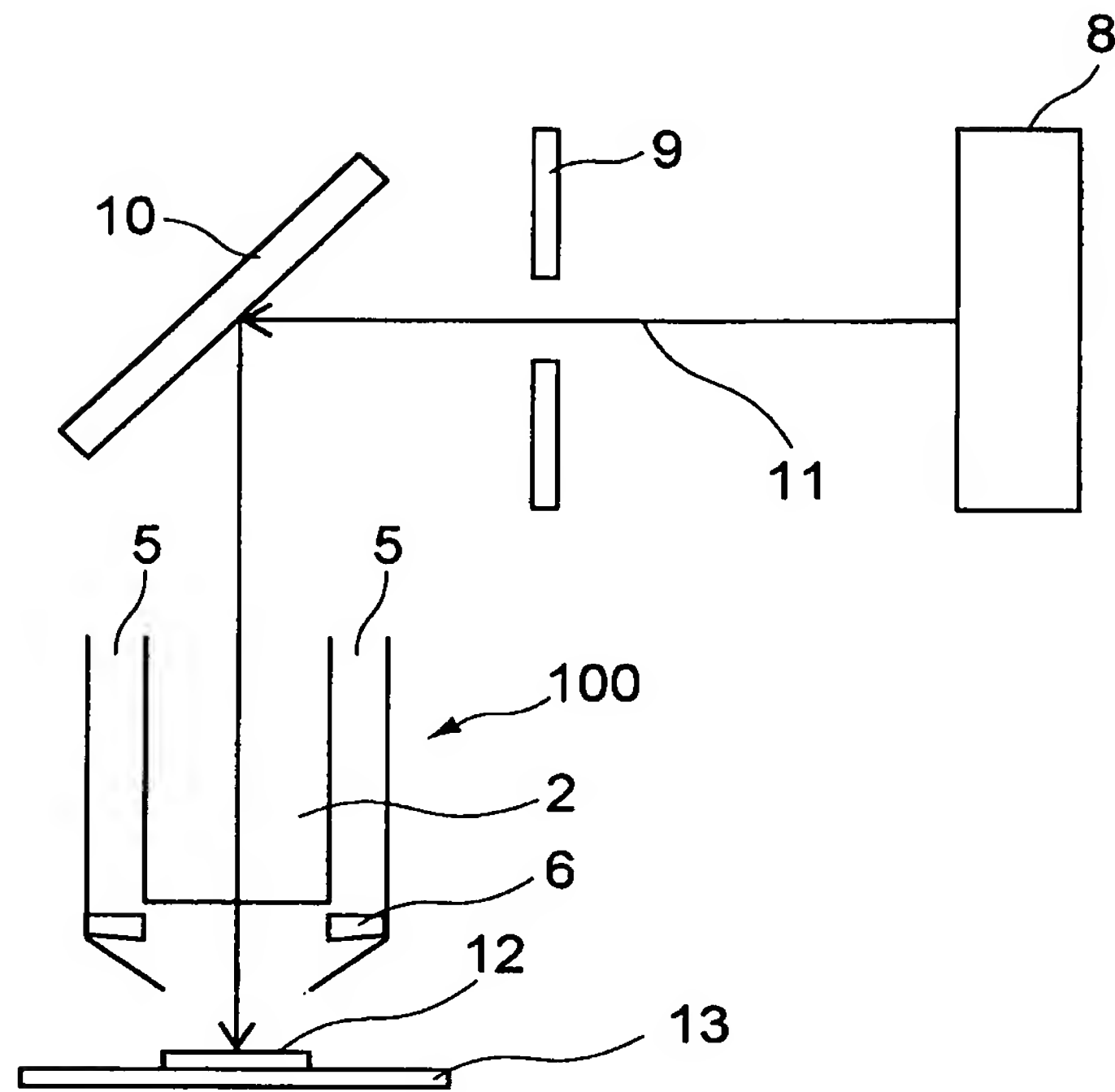


[圖6]

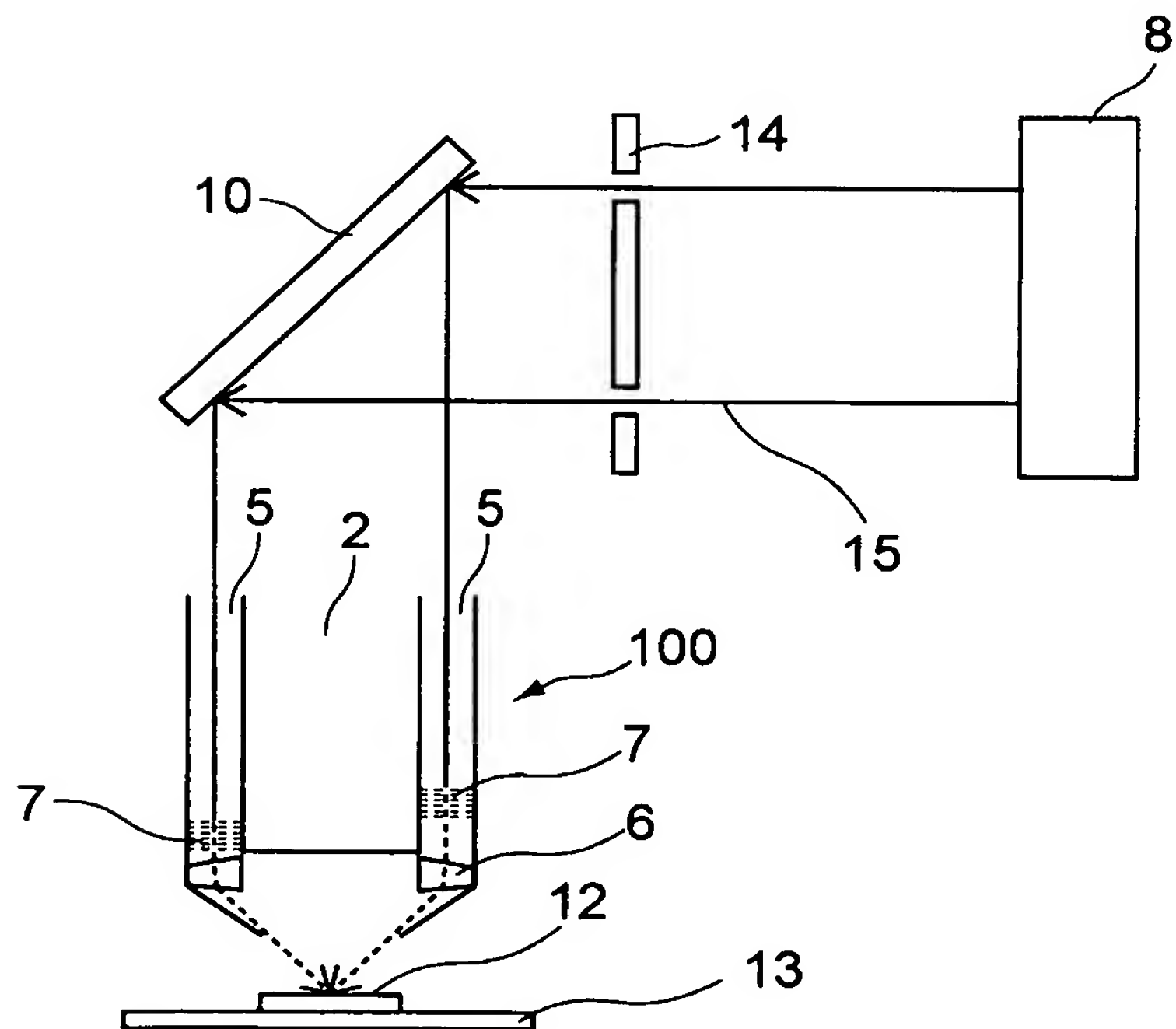


[X7]

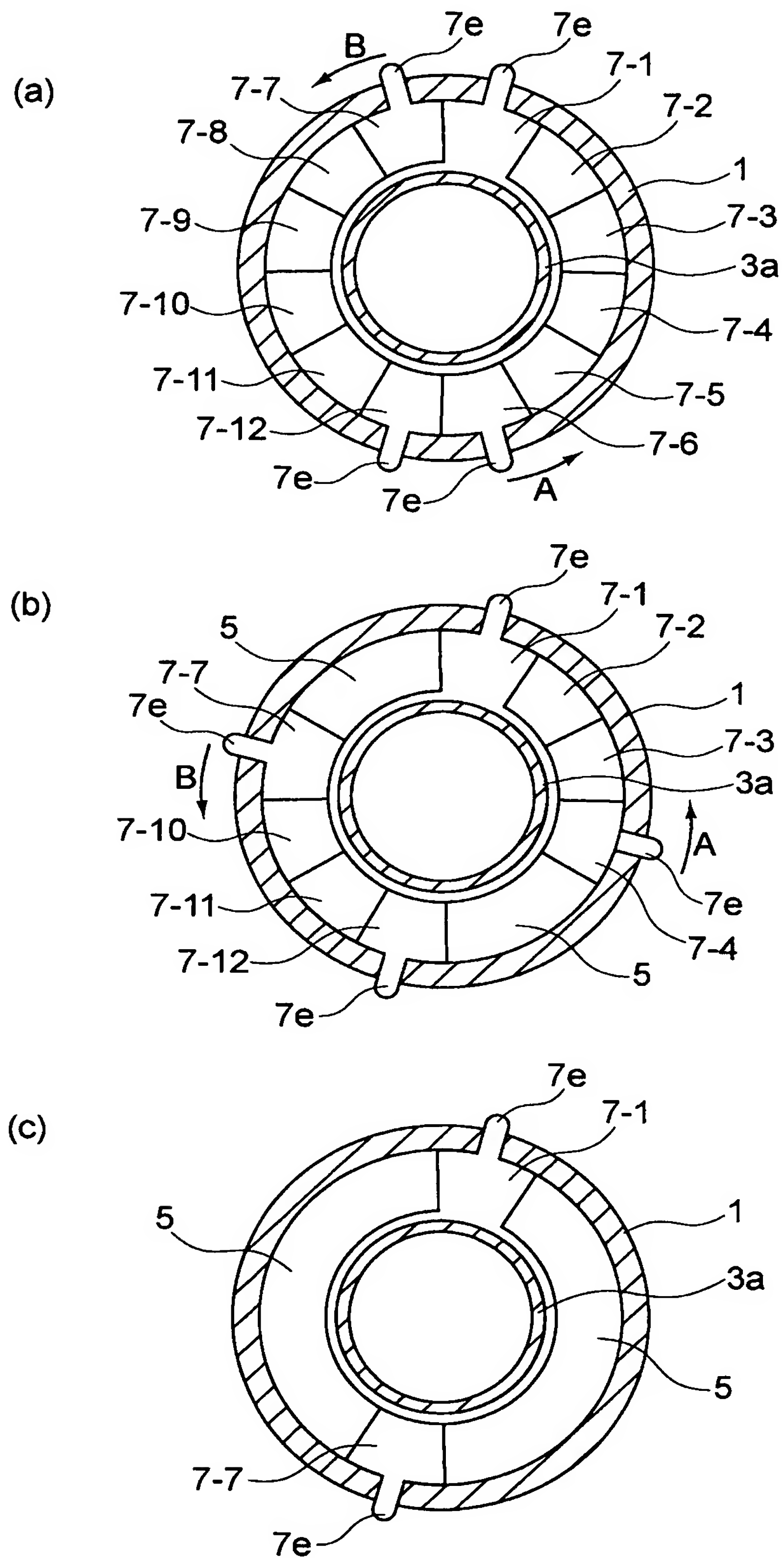
(a)



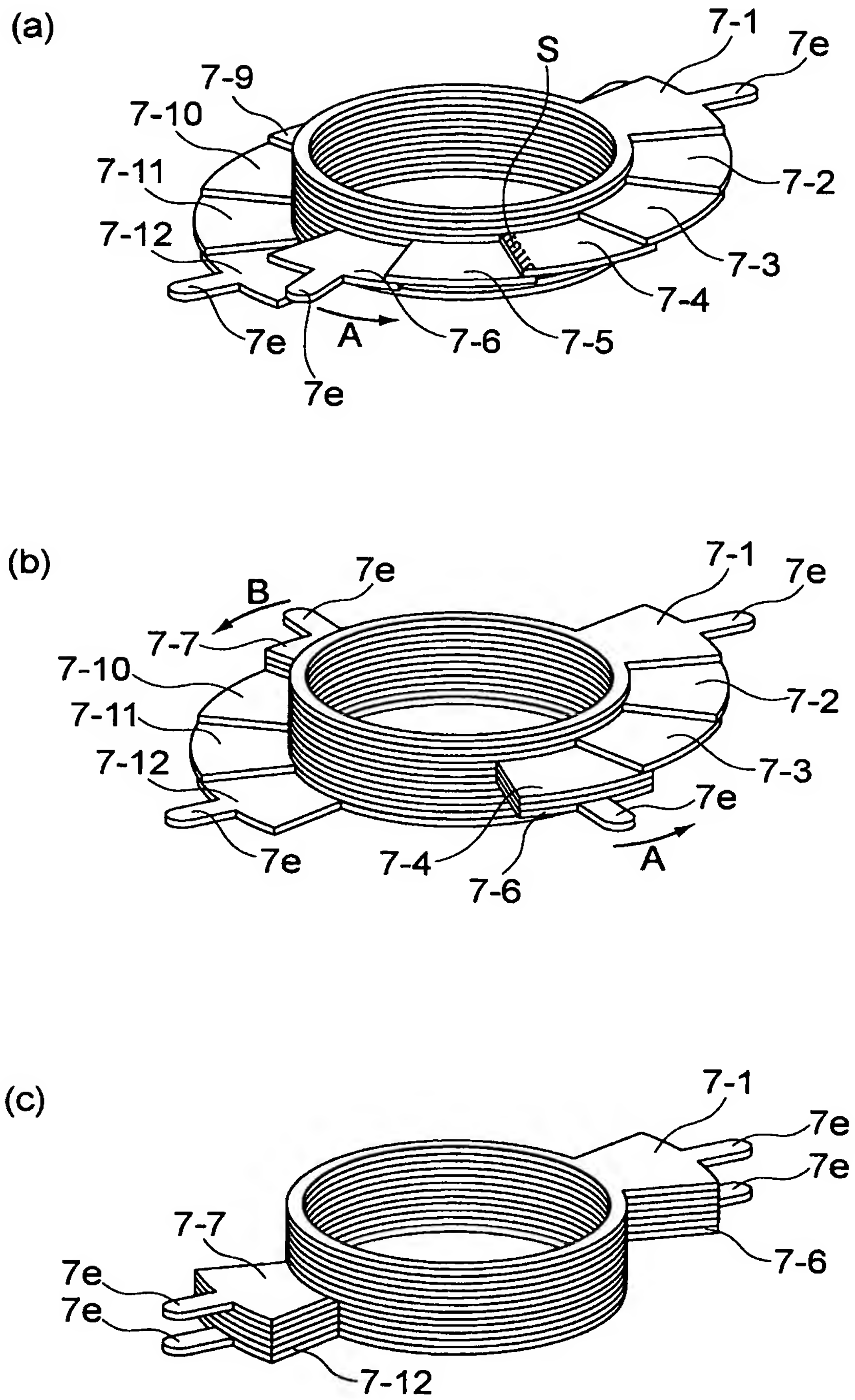
(b)



[图8]

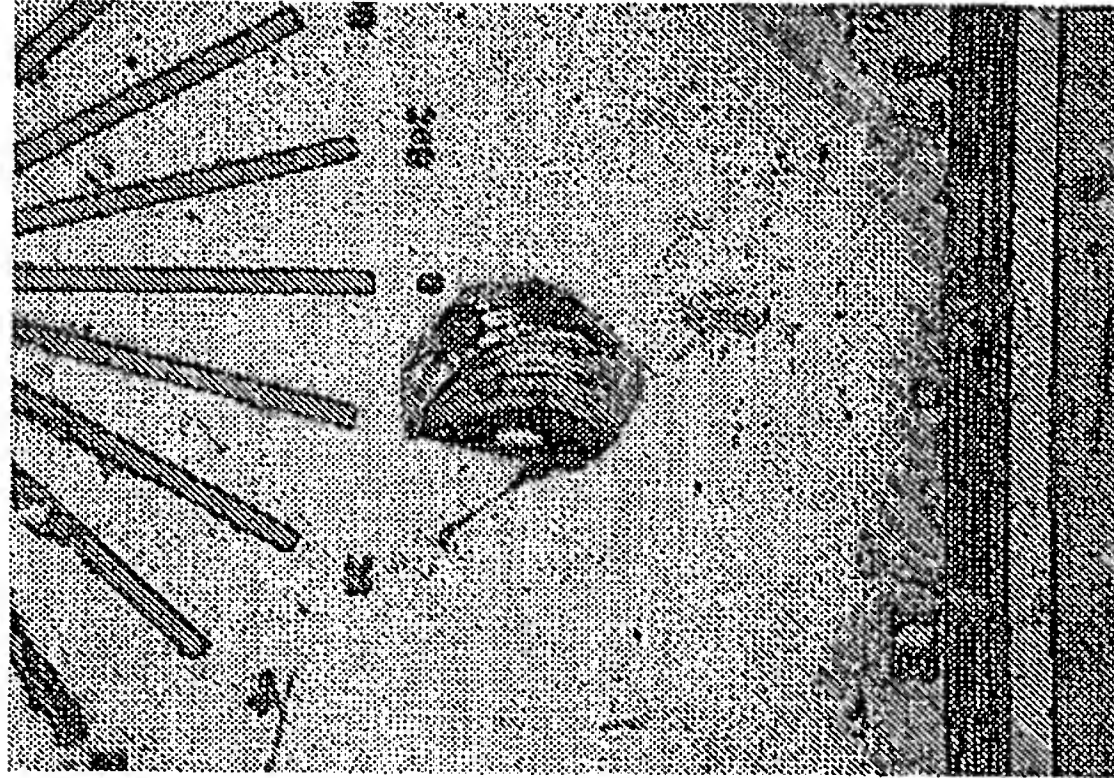


[圖9]

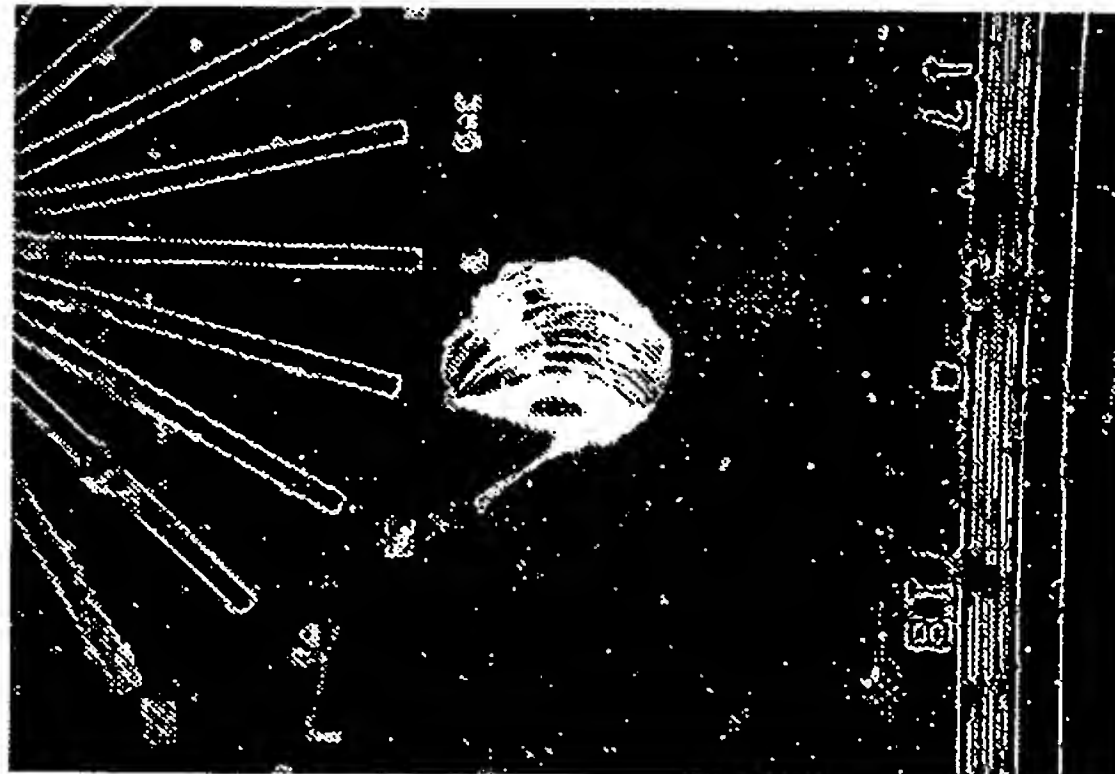


[X10]

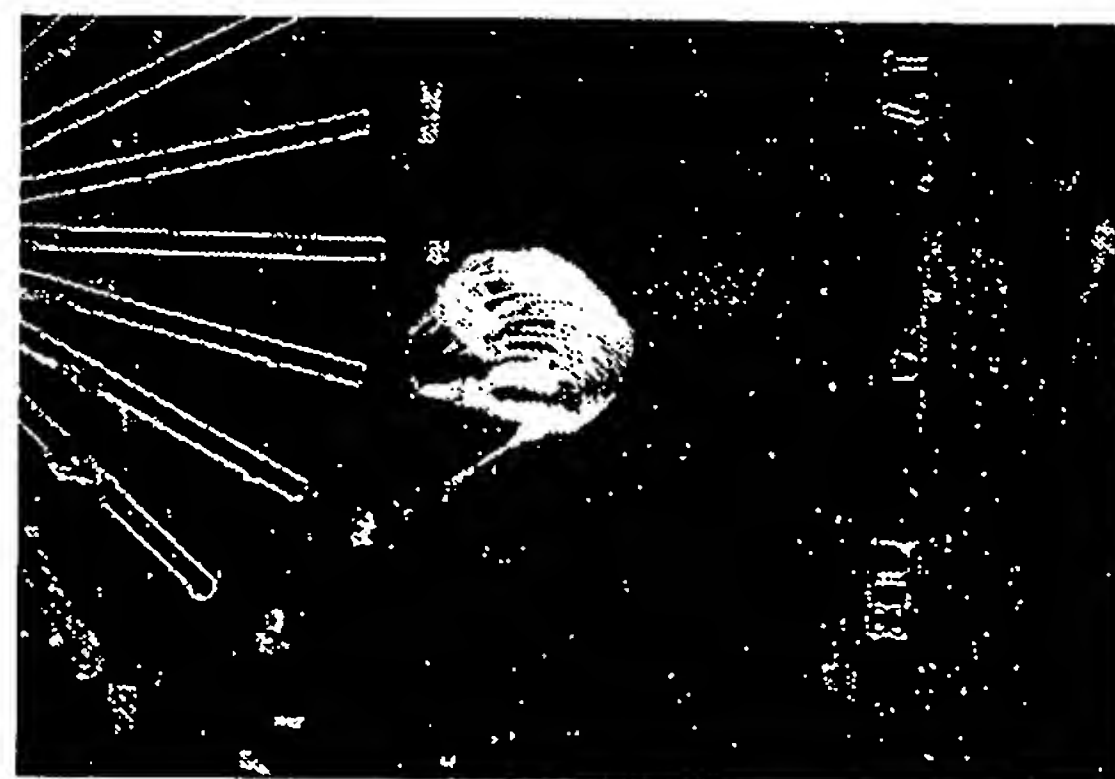
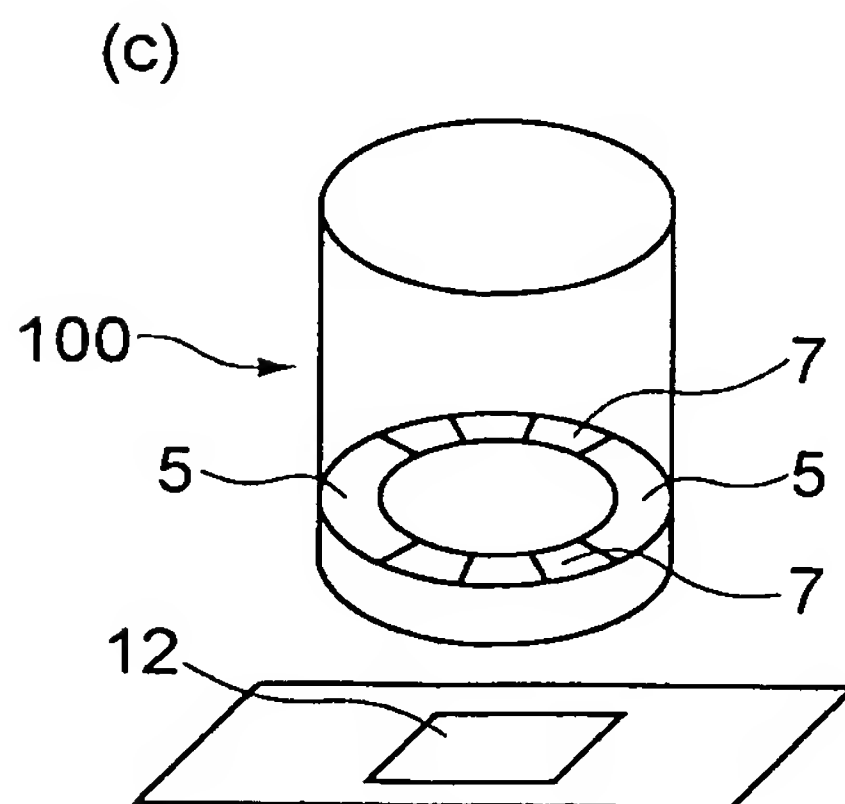
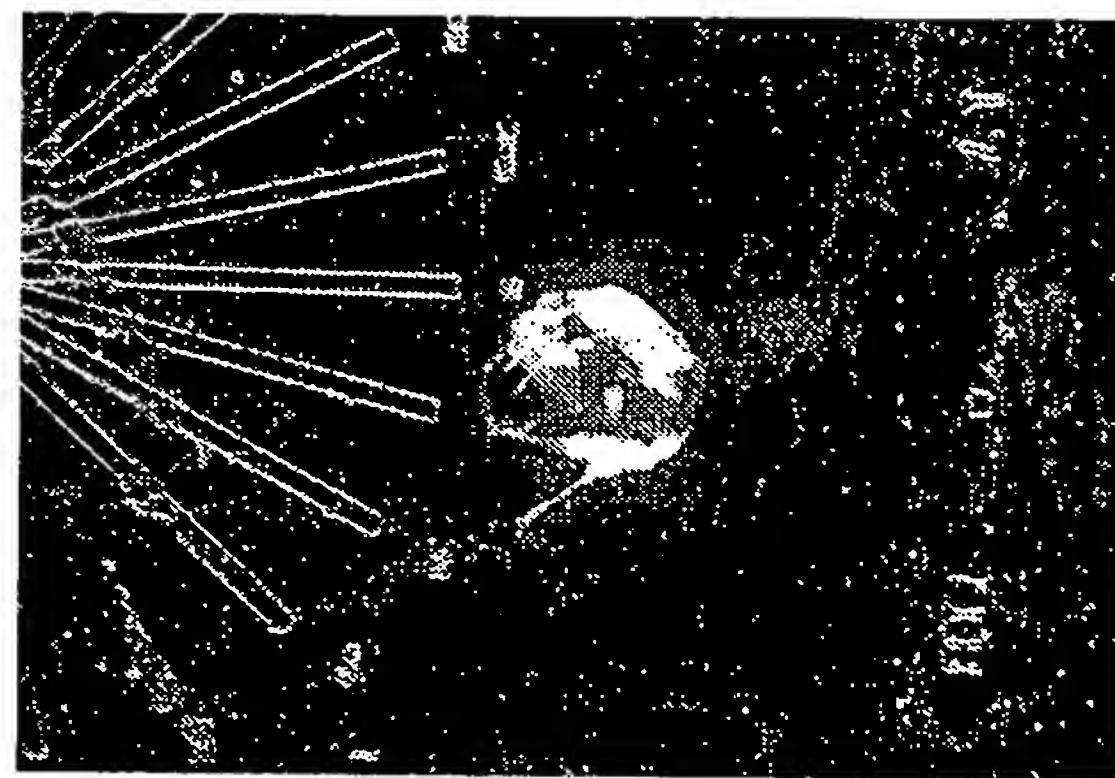
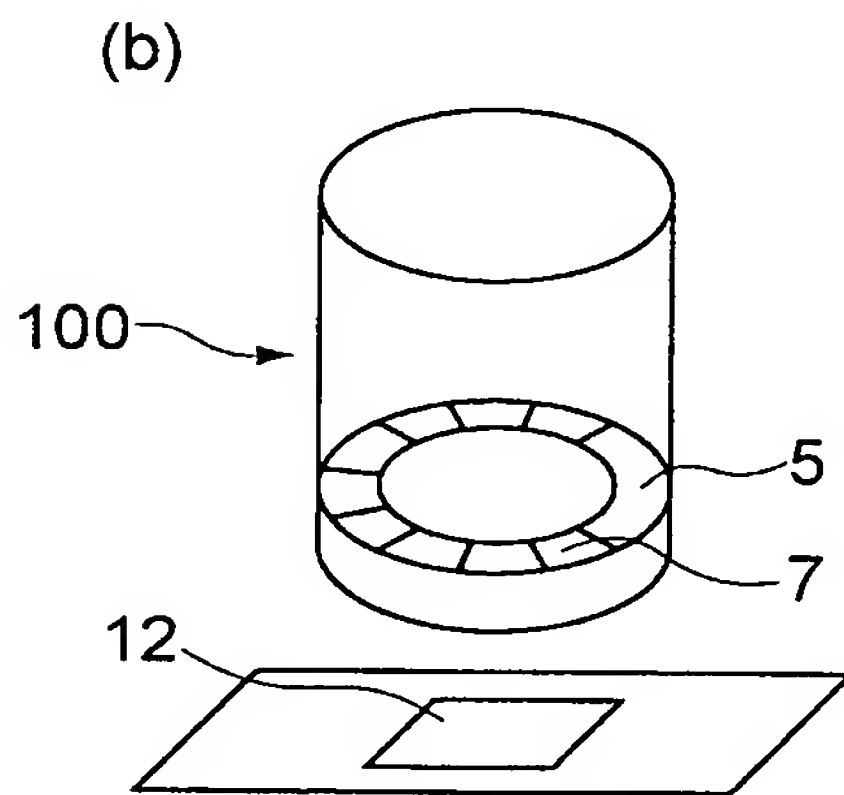
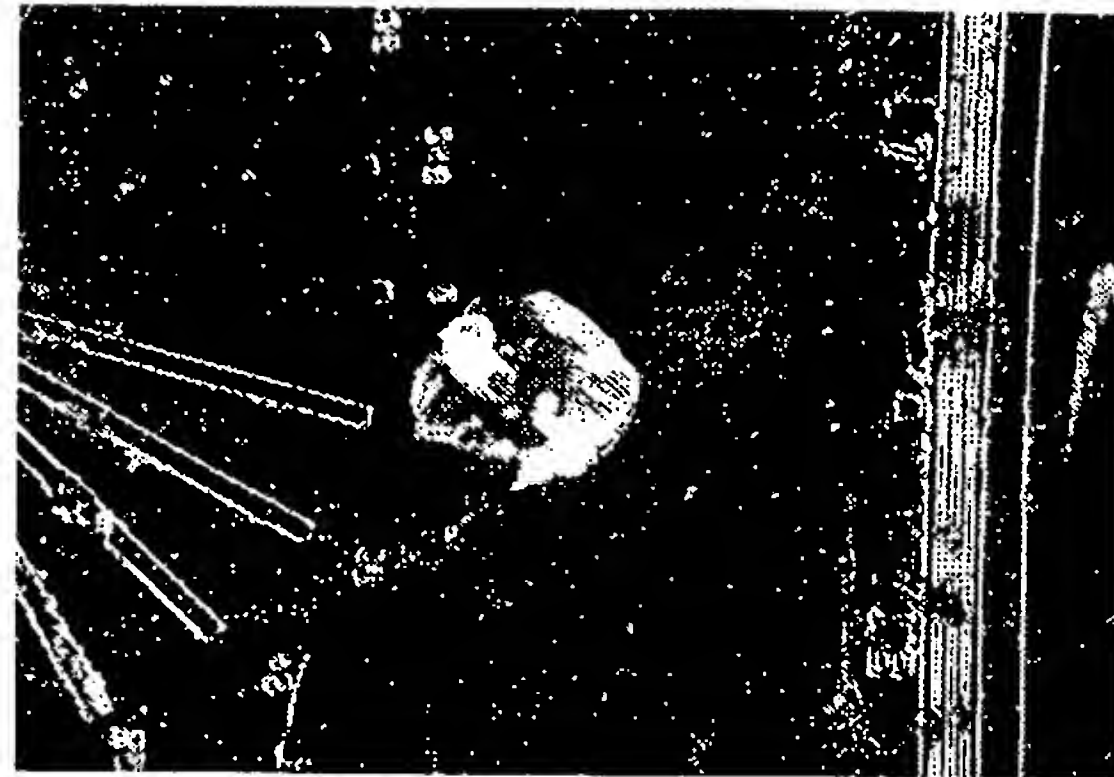
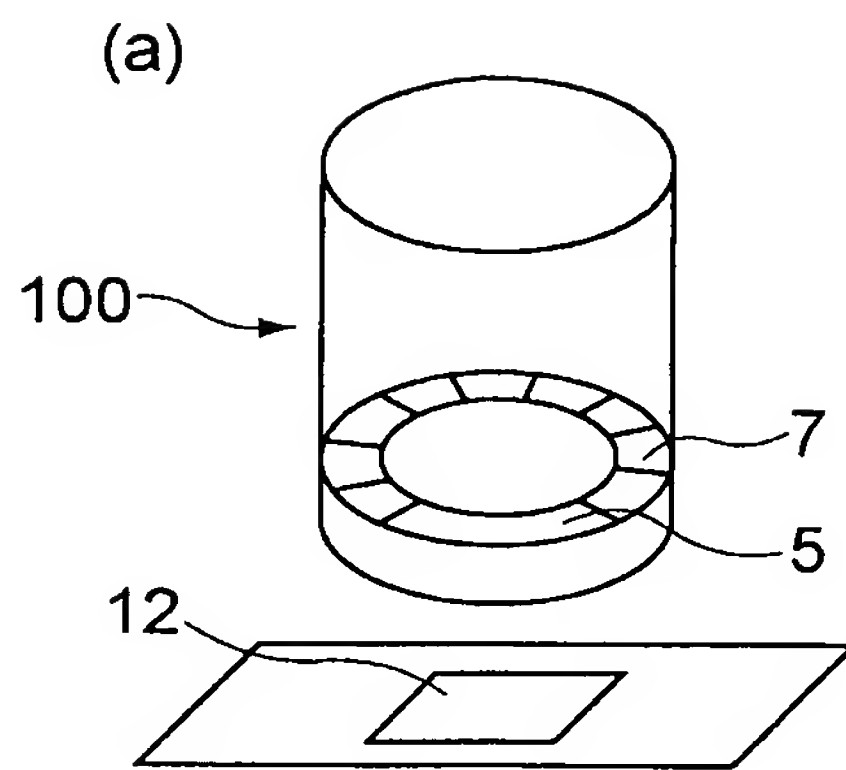
(a)



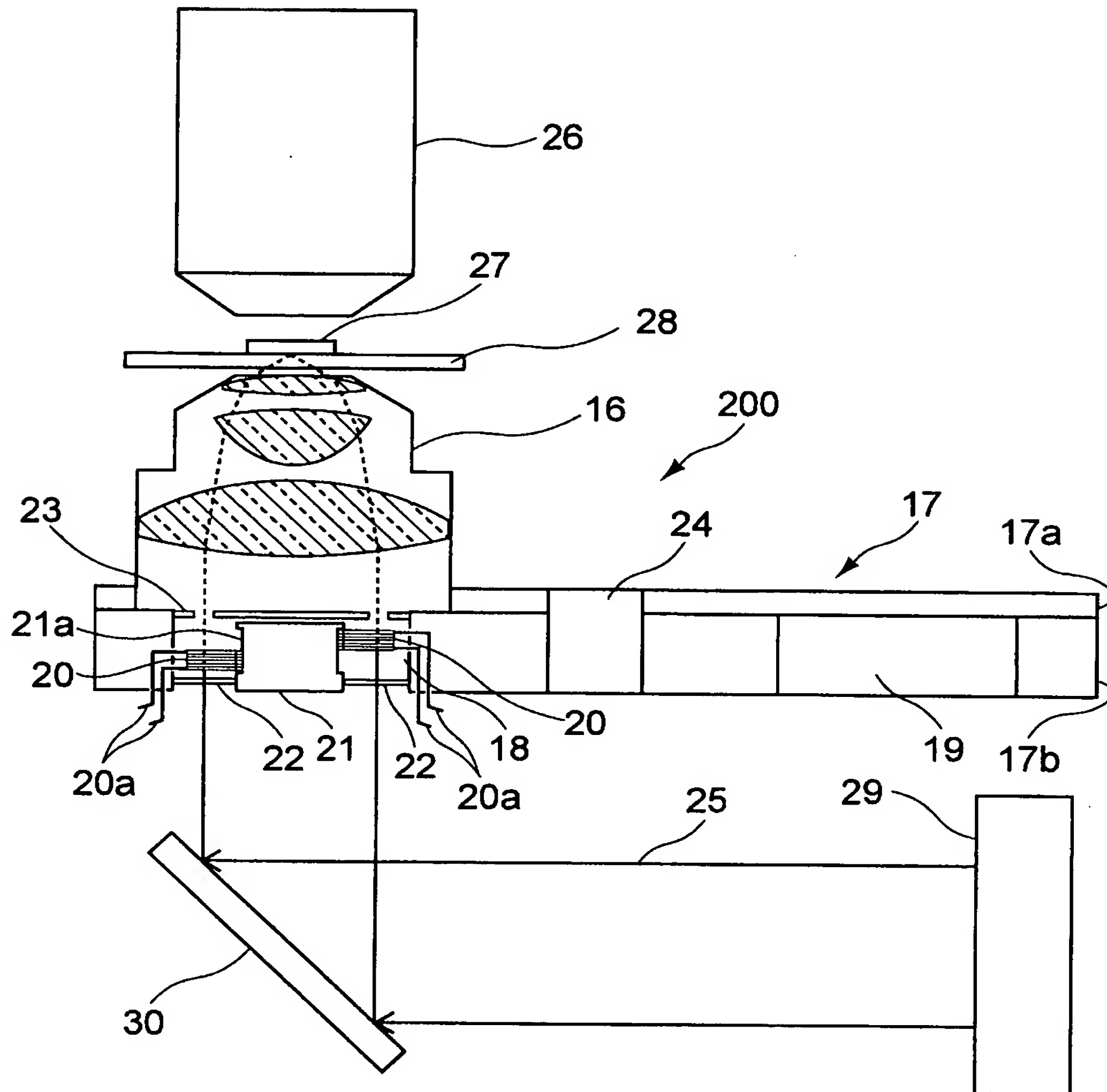
(b)



[圖11]



[図12]



[FIG. 13]

